

最終頁の平成22年1月5日付け補追版までご確認ください。

福島県ハイテクプラザ 使用料・手数料(H22.1.5改正)

URL <http://www.fukushima-iri.jp/>

平成22年1月5日現在

【申し込み】

所定の申請書に必要事項を記入し下記のところへお申し込み下さい。

記

電波暗室、無響室及び各設備機器の使用、並びに試験等の依頼・・・ハイテクプラザ
多目的ホール、テクノホール、研修室、技術開発室の使用・・・・・・(財)福島県産業振興センター技術支援部

【使用料・手数料】

使用料及び手数料は、別表のとおりです。

福島県内に住所、事務所又は事業所を有しない方からの申請の場合、別表の2倍の額となります。

【納入方法】

福島県収入証紙により納めて下さい。

但し、次に掲げる施設の使用料金は、納入通知書により納めて下さい。

多目的ホール テクノホール 研修室 技術開発室

▲その他の詳細につきましては、福島県ハイテクプラザ産学連携科または
(財)福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)にお問い合わせ下さい。

施設・設備使用上の注意

試験成績書の交付やサンプルの返却については、職員から皆様への手渡しとさせていただきます。

郵送や荷物便による送付をご希望の場合は、申請書やサンプルを提出する際に、
郵便切手を貼り付けた返信用封筒や着払い伝票、返送容器を担当職員にお渡し下さい。

当所負担での送付は、行いませんのでご注意ください。

機器により消耗品を、別途準備していただく場合があります。

福島県ハイテクプラザの施設、設備、備品等を使用する際、使用期間中に使用者の故意又は過失により生じた
損害については、使用者の責任において、使用前の状態に戻していただくことがあります。

福島県ハイテクプラザ

URL <http://www.fukushima-iri.jp/>

〒963-0215 郡山市待池台1-12

産学連携科 TEL 024 (959) 1741 (代表)

FAX 024 (959) 1761

企画管理科 TEL 024 (959) 1736

工業材料科 TEL 024 (959) 1737

生産・加工科 TEL 024 (959) 1738

プロジェクト研究科 TEL 024 (959) 1739

(財)福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)

(ハイテクプラザ内)

〒963-0215 郡山市待池台1-12

TEL 024 (959) 1929

FAX 024 (959) 1889

※表中手数料の「郡山」「福島」「会津若松」「いわき」の表記については下記のとおりです。

「郡山」ハイテクプラザ 連絡先 TEL 024 (959) 1741 (代表)

「福島」福島技術支援センター 連絡先 TEL 024 (593) 1121 (代表)

「会津若松」会津若松技術支援センター 連絡先 TEL 0242 (39) 2100 (代表)

「いわき」いわき技術支援センター 連絡先 TEL 0246 (44) 1475 (代表)

施設使用料

○産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)関係施設

施設関係

区 分	使 用 料			
	午 前	午 後	夜 間	全 日
	(午前9時から 正午まで)	(午後1時から 午後5時まで)	(午後5時30分から 午後8時30分まで)	(午前9時から 午後8時30分まで)
多目的ホール	14,170円	18,900円	14,180円	47,250円
テクノホール	6,680円	8,900円	6,680円	22,260円
研 修 室	5,420円	7,220円	5,420円	18,060円
技術開発室	1室1月			86,620円

附属設備関係

区 分	使用単位	使用料(円)	備 考
音響設備 (多目的ホール)	1式1回	5,300	※「1回」とは午前午後 または夜間のそれぞれの 使用。 全日は、3回に相当 する。
三百インチビデオプロジェクター (多目的ホール)	1台1回	4,900	
百インチビデオプロジェクター (研修室)	1台1回	2,500	
十六ミリ映写機 (多目的ホールまたは研修室)	1台1回	1,700	
スライド映写機 (多目的ホールまたは研修室)	1台1回	1,700	
オーバーヘッドカメラ	1台1回	1,700	
オーバーヘッドプロジェクター (多目的ホールまたは研修室)	1台1回	900	
三百インチ電動スクリーン (多目的ホール)	1式1回	500	
百インチ電動スクリーン (研修室)	1式1回	300	
移動式OHPスクリーン	1式1回	100	
移動調整卓 (研修室)	1台1回	2,100	
電気供給設備 (持込機器に限る)	1kWにつき	300	

○ハイテクプラザ関係施設

施設関係

区 分	使用単位	使用料(円)
電 波 暗 室	1時間	6,610
無 響 室	1時間	2,730

附属設備関係

区 分	使用単位	使用料(円)	備 考
放射雑音測定システム	1時間	6,020	
端子雑音測定システム	1時間	4,640	
ターンテーブルアンテナポジショナー	1時間	1,680	
車載用機器EMI試験システム	1時間	1,040	
イミュニティ自動測定システム	1時間	6,070	
音響測定システム	1時間	1,850	
非正常音響ホログラフィー測定システム	1時間	7,280	
電気供給設備 (持込機器に限る)	1kWにつき	300	

設備使用料(使用単位:1時間)

No.	加工関係 機械加工機器類	使用料(円)
1	CNC工具研削盤(TGR-100A)	6,870
2	超精密成形平面研削盤(NAS420-CNC)	5,630
3	微細放電加工機(C11EX/FP35E)	4,650
4	超高速加工機(HYPER-5)	4,000
5	タレットパンチシステム(HTP-650)	3,780
6	CNC旋盤(LB-15)	2,280
7	超高速遠心分離機(CS150GX)	1,760
8	高速精密旋盤(AM20)	1,610
9	大容量遠心分離機(CR22G)	1,260
10	フライス盤(ST-BC)	610
11	圧電素子駆動用電源システム(M-2016,M-2655,WF1974)	380
12	ラックソー(LE-300)	330
13	ボール盤(YSDT-550)	310
14	ドリル研削盤(S Sharpener)	250
15	弓鋸盤(SQV202-PRO)	200

No.	材料加工機器類	使用料(円)
16	射出成形機(Microsystem50)	9,240
17	ICPエッチング装置(EIS-700SI)	5,950
18	無機薄膜形成装置(アルパケテクノ)	4,610
19	有機薄膜形成装置(VEP-1000)	4,380
20	RFスパッタ装置(SPT-4STD)	3,390
21	二軸混練押出機(KZW15-45MG)	2,740
22	イオン洗浄ろう付装置(ECR型)	2,670
23	超臨界抽出装置(木材中矽抽出システム)	2,490
24	ダイシングソー(DAD522)	2,490
25	真空熱処理炉(PVSGgr 20/20)	2,400
26	酸素アッシング装置(PX-250HG)	2,300
27	研磨機(フェニックス4000)	1,640
28	プレス機(ラボプレス)	1,490
29	電解砥粒研磨装置(PIEP-10)	1,230
30	超高真空蒸着装置(VT-434N)	1,220
31	精密砥石切断機(SP310)	800
32	精密めっき装置(A-53-S0)	780
33	管状炉(QF-02)	570
34	オートクレーブ(TAS-1型)	480
35	微細分散めっきシステム(B-100-1)	470
36	赤外線加熱導入装置(GVH-198)	450
37	試料切断機(HS-45A II)	420
38	凍結乾燥機(BFD-6F2)	410
39	電流反転電源(Duty-0.1)	400
40	大型試料切断機(VE600)	390
41	真空乾燥装置(DP-63)	240
42	材料乾燥炉(HT350)	200
43	スパッタリング装置(JUC5000)	200
44	試料押込装置(MPO-520)	200
45	サンドブラスト装置(SKF-1)	200
46	真空乾燥炉(DP-32)	200
47	電解研磨装置(EPO-431)	200
48	小型電気炉(FM-37)	200
49	振盪機(SA-31)	200
50	超音波洗浄装置(USC-200)	200
51	遠心分離器(CT-15D)	200
52	ふるい振とう機(MVS-200)	200
53	乾燥炉(DN-63)	200
54	試料研磨盤(MA-200)	200
55	焼成炉(SS-1700B2)	200
56	プラスチック材料調整機(東洋精機製作所製)	200
57	磁場プレス機(TMFP-0510)	200
58	卓上磁場プレス機(D004A)	200
59	粉碎機(FRITSCH05-102、CW-2)	200
60	自動乳鉢(ANM1000)	200
61	低速精密切断機(FRITSCH)	200
62	真空含浸装置(EPOCA)	200

No.	計測関係 物性試験機器類	使用料(円)
63	万能材料試験機(UH-F1000kNIR)	4,760
64	キャピログラフ1C(SH-2T)	2,630
65	粘弾性測定装置(RAA)	2,560
66	蛍光エックス線微小部膜厚計(JSX-3600M)	2,300
67	床反力計(M00-0680)	2,270
68	人間工学的評価装置(MT11)	2,130
69	精密万能試験機(AG-10kNE)	2,060
70	自記分光光度計(U-4000)	1,830
71	三次元動作解析システム(LB-640D3S)	1,750
72	レーザー回折式粒度分布測定装置(LMS-24)	1,500
73	万能材料試験機(UH-100kNIR)	1,450
74	スクラッチ試験機(GSR-01)	1,450
75	超微小ダイナミック硬度計(DUH-200)	1,450
76	超薄膜スクラッチ試験機(CSR-02)	1,210
77	熱刺激電流測定装置(No.650)	1,200
78	体圧分布測定システム(High-Reso MAT)	1,180
79	振動解析装置(CF-6400)	910
80	比表面積・細孔分布測定装置(BELSORP28SA)	850
81	摩擦摩耗試験機(TRIBOMETER)	840
82	3次元動作解析システム拡張ユニット(Lib-GBCL)	790
83	マイクロビッカース硬度計(HMV-2ADW)	730
84	エリブソメーター(ESM-1A)	670
85	レーザードップラー振動計(LV-1000)	670
86	万能衝撃試験機(I.C.T)	660
87	接触角計(CA-X)	620
88	ガス置換型粉体密度測定装置(ウルトラピクノメータ1000)	540
89	ロックウェル硬度計(ATK-F2000A)	510
90	ロックウェル硬度試験機(DRH-FA)	500
91	振動試料型磁力計(VSM-P7-15)	460
92	分光測色計(CM-508d)	430
93	ファイバ式放射温度計(IR-FB)	200
94	マイクロプロセス膜厚計(255F)	200
95	ガウスメータ(GM1225)	200
96	小型荷重試験機(1310F)	200
97	圧力等データ収集システム(NR-250)	200
98	精密騒音計(LA-5111)	200
99	光沢度計(ミノルタ製)	200

No.	寸法・形状測定機器類	使用料(円)
100	CNC3次元座標測定機(UPMC550CARAT)	24,910
101	非破壊構造解析装置(TOSCANER-FTC32251 μ hd)	11,700
102	非接触三次元測定装置(NH-3SP)	6,410
103	表面粗さ・輪郭形状統合測定機(SURFCOM 3000A)	4,620
104	レーザー干渉計(ZYGO GPI-XP)	4,070
105	走査型レーザー顕微鏡(OLS1100)	3,420
106	真円度測定機(RONDCOM 52B-550)	2,990
107	3次元表面粗さ計(SURFCOM 575A-3DF)	2,870
108	万能測長機(828CiM)	2,500
109	表面形状測定機(DEKTA3030)	1,790
110	輪郭形状測定機(CONTORECORD 2600B)	1,500
111	CNC画像処理測定システム(SQV202-PRO)	980
112	石定盤(BG-1020)	490
113	大変位センサ(DC-750)	460
114	工具顕微鏡(MM-40/2T)	380
115	超精密レーザー測定システム(YHP5508A)	370

設備使用料(使用単位:1時間)

No.	計測関係 電子機器類	使用料(円)
116	広帯域シールドブース(シールドルームエンジニアリング㈱製)	2,890
117	高速度ビデオカメラ(HSV-4000)	2,340
118	伝導電磁界イミュニティシミュレータ(CWS500)	2,150
119	雷サージ試験機(VCS500)	2,130
120	構造解析システム(ANCYS/Mechanical)	1,750
121	ATMアナライザ(PrismLite)	1,490
122	パワーフェイルシミュレータ(PFS500)	1,480
123	バースト信号発生器(EFT500)	1,440
124	PLD,FPGA開発ツール(UNISITE-68)	1,300
125	オシロスコープ(LC574AL)	1,240
126	スペクトラムアナライザ(R3273)	1,070
127	ビデオ会議システム(ViewStation)	850
128	静電気許容度試験機(ESS-2002)	730
129	近傍電磁界評価装置(ESV-3000)	720
130	ロジックアナライザ(TLA510-06)	710
131	精密LCRメータ(4285A)	650
132	精密LCRメータ(E4980A)	560
133	ISDN擬似交換機(INet-5000)	550
134	圧力画像解析システム(FPD-901EX)	510
135	シンセサイズ標準信号発生器(HP8643A)	310
136	ロックインアンプ(LI5640)	300
137	デジタルマルチメータ(TR6871)	300
138	FFTアナライザ(DS-9100)	270
139	任意波形発生装置(AWG2005)	270
140	高精度抵抗率計(ハイレスターUP MCP-HT450)	270
141	表面電位計(MODEL-344)	260
142	波形記録計(8850)	250
143	ファンクションジェネレータ(AFG2020)	250
144	直流安定化電源(PN60)	200
145	ユニバーサルカウンタ(R5362-21)	200
146	オシロスコープ(2455B)	200
147	信号処理装置(PS)	200
148	耐圧試験機(TOS5101)	200
149	表面抵抗率計(R8340)	200
150	インパルスハンマ(GK291)	200
151	ひずみ増幅器(6Mシリーズ)	200
152	波形記録計(8850)	200
153	抵抗率計(MCP-400)	200

No.	環境試験機器類	使用料(円)
154	恒温恒湿槽(VC-102DWMX(53S)P2R)	1,280
155	振動試験機(F-2500BDH/LA25)	990
156	ガス腐食試験機(GS-UV)	710
157	強エネルギー型ウェザメータ(SX-75)	510
158	熱衝撃試験機(TSV-40ht)	470
159	塩乾湿複合サイクル試験機(CYP90)	390
160	恒温恒湿槽(HIFLEX FH05C)	200

No.	計測関係 分析機器類	使用料(円)
161	エックス線電子分光装置(QUANTUM2000)	13,970
162	エックス線回折装置(RINT2500VHF/PC)	10,900
163	電子線プローブマイクロアナライザ(EPMA-1610)	10,720
164	低真空走査型電子顕微鏡(S-3500N)	9,010
165	顕微FT-IRラマンシステム(Continuum+Almega)	7,250
166	エックス線応力測定装置(PSPC/MSF)	6,420
167	LC/MS(LCQDuo)	6,300
168	波長分散型エックス線分析装置(PW2400)	5,370
169	電界放射型走査型電子顕微鏡(JSM-6320F)	5,060
170	粒度分布・ゼータ電位測定装置(ELS-8000)	4,610
171	GC/MS(Saturn2000)	4,500
172	2次元電気泳動システム(電気泳動システム画像解析システム)	4,410
173	万能顕微鏡(AHBS-514)	4,170
174	FPLCシステム(VISION)	3,870
175	レーザー生物顕微鏡(MRC-1000)	3,860
176	ICP発光分光分析装置(JY238ULTRACE)	3,730
177	近赤外分光光度計(NIRS6500)	3,680
178	イオンクロマトグラフ(ICS-2000)	3,390
179	グロー放電発光表面分析装置(JY-5000RF)	3,210
180	高温顕微鏡(MS-E1S)	2,990
181	ファイバー・リビッド定量装置(FIWE6/SER-148-6)	2,520
182	走査型プローブ顕微鏡(SPA300)	2,440
183	照射分光器(GMR-FD)	2,170
184	炭素硫黄同時分析装置(CS-400-SC-444)	2,040
185	熱分析装置(DSC) (2900series)	1,820
186	熱分析装置(TGA) (2900series)	1,630
187	熱分析装置(TG-DTA) (2900series)	1,610
188	原子吸光分光光度計(SAS7500)	1,500
189	熱分析装置(TMA) (2900series)	1,460
190	高倍率金属顕微鏡(GX-71)	1,330
191	全シアン測定装置(CN-S)	1,210
192	マイクロスコープ(KH-2700)	1,070
193	キャピラリー電気泳動装置(G1602A)	1,040
194	BOD測定装置(BOD-3000)	960
195	紫外可視分光光度計(UV-1200)	840
196	窒素蛋白分解機(ケルテックシステム)	820
197	投影機(ITC-380M)	780
198	紫外可視分光光度計(V-570DS)	740
199	金属顕微鏡(PMG114U)	740
200	レオロジー可視型ホットステージ(CSS-450)	680
201	分光蛍光光度計(F-4500)	670
202	実体顕微鏡(SZH)	590
203	紫外線照度計(S-2400)	580
204	TOC分析装置(TOC-5000A)	520
205	実体顕微鏡(SZX12-3111SP)	500
206	電気泳動装置(CHEFMapper)	460
207	PCRシステム(Model 9600)	410
208	GC-MS用パイロライザー(PY-2010D)	400
209	酸素濃度計(LC-750L/PC-120)	220
210	pHメータ(HM-16S)	200
211	電子天びん(R160P、他)	200
212	セミマイクロ天秤(LA230S、他)	200
213	DOメーター(B-100S)	200

手 数 料

○印は対応可能※

物性試験			単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
機械的特性	引張試験	引張強さのみ	1試料につき	2,000	○	○		○
		降伏点・伸び・絞りを含む	〃	2,200	○	○		○
		耐力・伸び・絞りを含む	〃	2,400	○	○		○
	曲げ試験		〃	2,500	○	○	○	○
	抗折試験		〃	2,300	○	○		○
	荷重試験		〃	1,600	○	○		○
	衝撃試験	常温	〃	1,600	○	○		○
		特殊な測定	〃	2,600	○	○		○
	硬さ試験	常温(測定のみ)	1試料5点まで	1,600	○	○		○
			5点を越え1点につき	220	○	○		○
		特殊な測定(測定のみ)	1試料5点まで	2,600	○			○
			5点を越え1点につき	330	○			○
	摩耗試験		1試料2時間まで	8,000		○		○
			1試料1時間増すごと	2,100		○		○
	その他の試験	モアレ縞・スクラッチ試験等	1試料につき	10,000	○			○
振動測定(単純)		1測定点1方向につき	5,500	○				
振動測定(共振点)		1試料につき	38,800	○				
その他の試験		〃	10,000	○				
熱特性	熱分析	DSC,TG/DTA,又はTMA(1回測定で完了するもの)	〃	5,200	○	○	○	
		DSC又はTMA(複数回の測定を必要とするもの)	〃	16,000	○	○		
		TG/DTA(複数回の測定及び雰囲気調整を必要とするもの)	〃	37,200	○	○		
	粘弾性特性測定	〃	10,200	○				
	その他の測定	〃	3,800	○			○	
粉粒体特性	粒度分布測定	〃	1,600	○		○		
	粒度分布・ゼータ電位測定	〃	6,550	○				
	比表面積測定	〃	10,900	○				
光学的特性	可視・紫外分光曲線測定	1スペクトルにつき	6,500	○				
	励起・蛍光スペクトル測定	〃	6,650	○				
	その他の測定	〃	3,300	○				
磁気特性	VSM	1試料につき	8,800	○				
	ガウスメータ測定	〃	2,900	○				
	その他	〃	2,900	○				
流体特性	粘度測定	1試料につき	3,300	○	○			
	その他の測定	〃	3,300	○				
電気的特性	電流電圧測定	1測定条件につき	5,200	○				
	電気抵抗測定	〃	6,200	○				
	インピーダンス測定	〃	5,300	○				
	波形測定	〃	12,100	○				
	電波試験	雑音電力試験又は端子雑音試験	〃	39,600	○			
		耐雑音試験又は電界許容度試験	〃	70,500	○			
	音響試験	騒音レベル分析(周波数分析を含む)	〃	20,220	○			
		音響パワーレベル測定	〃	53,190	○			
		非定常音響ホログラフィ測定	〃	37,090	○			
	その他の測定	〃	3,300	○				
その他の特性	膜厚測定	蛍光エックス線膜厚計等	1試料1測定点	3,200	○			○
	重量測定		1試料につき	550	○	○		○
	密度測定		〃	2,700	○	○		○
	色彩測定		1測定につき	1,450	○			
	測色・色差測定		1試料1測定点	1,500				○
	その他		1試料につき	2,500	○	○		○

○印は対応可能※

非破壊試験			単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
エックス線透過試験		CTスキャンシステムによる観察	1試料1測定につき	16,140	○			
		フィルム撮影	1試料写真1枚	2,700				○
超音波探傷試験			1試料につき	2,000		○		○
浸透探傷試験			〃	2,000		○		○
磁粉探傷試験			〃	2,800				○
ひずみ測定			1試料1測定につき	5,000	○			○
その他の測定			〃	2,500	○			○

○印は対応可能※

寸法・形状測定		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
長さの測定	精度1 μ mを超える測定	1測定につき	5,550	○			○
	精度1 μ m以下の測定	"	1,500	○	○		○
	レーザー測定機による測定	"	26,900	○			
角度の測定	精度1分を超える測定	"	4,900	○			○
	精度1分以下の測定	"	3,000	○	○		○
平面度測定	真円度測定機による測定	"	4,700	○			○
	三次元測定機による測定	"	7,000	○			○
真直度測定		"	3,500	○	○		○
直角度測定		"	5,800	○	○		○
円筒形状測定	真円度測定	"	1,100	○			○
	同心度測定	"	2,600	○			○
	同軸度・円筒度測定	"	3,900	○			○
三次元座標測定	測定点1～5	1測定につき	10,800	○			○
	測定点6～10	"	15,600	○			○
	測定点11以上1点	1測定点につき	900	○			○
形状(カーブ)測定	輪郭形状測定機による測定	1形状につき	4,500	○			○
	三次元座標測定機による測定	"	14,800	○			○
	GNC三次元座標測定機による測定	"	22,400	○			○
	万能投影機による測定	"	6,000	○	○		○
粗さ測定	三次元表示	1測定につき	20,600	○			
	二次元表示	"	3,500	○	○		○
歯車測定		1試料につき	53,500	○			
ねじ(雄ねじ)測定		"	4,000				○
その他の測定	その他の測定機による検査	1測定につき	700		○		○

○印は対応可能※

環 境 試 験		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
塩水噴霧試験		1試料24時間まで	6,400	○	○		○
		同24時間増すごと	4,100	○	○		○
耐候性試験	温湿度(サイクル・大型試料)	1試料24時間まで	49,200	○	○		
		同24時間増すごと	36,800	○	○		
	温湿度(大型以外の試料)	1試料24時間まで	3,300	○	○		
		同24時間増すごと	1,450	○	○		
	ガス試験	1試料24時間まで	8,600	○			
		同24時間増すごと	6,200	○			
耐光試験	1試料24時間まで	10,800		○			
	同24時間増すごと	9,000		○			
耐薬品性試験		1試料につき	2,300	○			
振動試験		1試料24時間まで	45,120	○			
		同24時間増すごと	41,670	○			
その他の試験		1測定につき	5,300	○	○		○

○印は対応可能※

分 析		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき	
元素分析	定性分析	通常元素	1試料につき	2,400	○		○	
		微量元素	"	4,400	○		○	
		蛍光エックス線分析(WDX)	"	7,800	○		○	
	定量分析	1成分につき	4,200	○		○		
結晶解析	エックス線回折	薄膜	1試料につき	25,500	○			
		その他	"	6,900	○		○	
形態観察	マクロ観察	1試料写真1枚	1,100	○	○		○	
	光学顕微鏡観察	"	1,300	○	○	○	○	
	高温顕微鏡観察	"	4,700				○	
	走査型電子顕微鏡観察	倍率1万倍未満の観察	"	4,200	○	○	○	○
			同一試料一視野追加すること	1,800	○	○	○	○
		倍率1万倍以上の観察	1試料写真1枚	15,900	○			
		同一試料一視野追加すること	6,700	○				
走査型レーザー顕微鏡観察	1試料写真1枚	2,600				○		
顕微鏡による組織分析	1試料につき	7,500	○	○		○		
表面分析	エックス線マイクロ分析	定性分析	ホウ素、窒素以外の元素	1試料1分析点	4,400	○	○	○
			1試料1成分1線分析又は、1成分1面分析(画素数512×512点以内)	7,300	○	○		○
			同一試料1分析点追加すること	2,800	○	○		○
			同一試料1面分析画素数512×512点を追加すること	27,000	○	○		○

○印は対応可能※

分析				単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
表面分析	エックス線マイクロ分析	定性分析	ホウ素、窒素	1成分1分析点、1成分1線分析又は1成分1面分析	17,600	○			
			(ホウ素、窒素以外の元素の金額に追加する金額)						
		微量元素	1試料1分析点	34,000	○				
	エックス線電子分光分析	定性、定量分析	標準試料を	1試料1分析点	48,200	○			
			使った分析法						
			上記以外の分析法	1試料1分析点	5,400	○			○
	エックス線電子分光分析	定性、定量分析		1試料1分析点	24,000	○			
				同一試料1分析点追加	11,800	○			
			深さ方向分析	1試料1箇所につき	67,800	○			
				同一試料1箇所100nm増すごと	12,200	○			
化合物構造解析	赤外分光分析	分光曲線	1スペクトルにつき	7,890	○	○	○	○	
			定性分析	1試料につき	13,400	○	○		
			定量分析	"	35,400	○	○		
	マススペクトル分析	GCMS TIC測定	GCMS 定性	1成分につき	6,660	○			
			GCMS 定量	"	36,020	○			
			LCMS TIC測定	1試料につき	25,410	○			
		LCMS 定性	1成分につき	7,770	○				
			LCMS 定量	"	44,890	○			
			LCMS 定量	"	44,890	○			
	ラマン分光分析	分光曲線	1スペクトルにつき	8,340	○				
			定性分析	1試料につき	12,030	○			
			定量分析	1試料につき	40,620	○			
	その他の構造解析	1試料につき	19,000	○	○				
	クロマトグラフ分析	定性分析	簡易なもの	1試料につき	7,000	○		○	○
			複雑なもの	"	15,900	○		○	
定量分析		簡易なもの	"	6,500	○		○	○	
		複雑なもの	"	18,100	○		○		
環境分析	用水・排水分析	COD	1成分につき	4,300	○		○		
		pH	1試料につき	900	○		○	○	
		SS	"	2,200	○		○		
		重金属類	1成分につき	4,300	○		○	○	
		TOC測定	1試料につき	6,790	○				
		その他	1成分につき	3,700	○		○	○	
		その他の分析	1試料につき	3,300	○		○	○	

○印は対応可能※

繊維関係				単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
外部構造形状試験	密度測定	1試料1箇所につき	700		○				
	より数	1試料1方向につき	2,600		○				
	織度	1試料につき	2,600		○				
	組織	1試料2000まで	2,600		○				
		同2000増すごと	1,600		○				
	その他の測定	1試料につき	2,700		○				
物性試験	強伸度・摩耗度・保温率・抱合率・水分率	1試料1試験項目につき	3,200		○				
	寸法変化・通気度・剛軟度・破裂引裂強度	"	2,100		○				
	ピリング・糊付着量・油脂付着量・その他の付着量	"	2,100		○				
	圧縮試験	1試料につき	2,500		○				
	表面試験	"	2,500		○				
	曲げ試験	"	2,200		○				
	せん断試験	"	2,750		○				
	引張試験	"	2,750		○				
	二軸応力試験	"	3,350		○				
	衣服環境試験	"	6,770		○				
	その他の試験	"	3,050		○				
鑑別等	鑑別	"	2,100		○				
	織物設計	1件につき	4,000		○				
	その他の鑑別	"	3,200		○				

○印は対応可能※

繊維関係		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
染色堅牢度試験	洗濯試験・摩擦試験	1試料1試験項目	1,700			○	
	耐光試験・その他	につき					
繊維混用率試験	混用率	1成分につき	1,500		○		

○印は対応可能※

食品関係		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
定性分析		1試料につき	2,200	○		○	
定量分析	簡易なもの	1成分につき	2,500	○		○	
	複雑なもの	"	3,900	○		○	
微生物分析	一般細菌・大腸菌群検査	"	4,100	○		○	

○印は対応可能※

工芸関係		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
木材の材質試験	比重、吸水量の測定	1試料1試験項目	1,250			○	
	含水率、収縮率、吸湿量試験	"	2,200			○	
	その他の測定	"	1,100			○	
木材の強度試験	引張・圧縮・曲げ・硬さ せん断・割裂・接着力 釘等の引抜き強さ・その他	"	2,500			○	
木材環境試験	耐乾・耐湿・耐熱試験	"	1,900			○	
	その他	"					
家具製品試験	安定性試験	1試料1条件につき	3,050			○	
	強度試験	"	3,990			○	
	耐久性試験	1試料1条件12500回まで	12,910			○	
	耐久性試験	同試料12500回増すごと	8,730			○	
	その他の製品試験	1試料1条件につき	3,990			○	
塗膜物性試験	硬さ・厚さ・付着性・耐水性	"	2,200			○	
	耐沸騰水性・耐熱性・その他	"					
塗料等の試験	粘度試験・その他	1試料につき	1,700			○	
衛生試験	定性試験	"	2,800			○	
	定量試験	1成分につき	4,200			○	
陶磁器類の試験	耐火度試験	"	2,000			○	
	耐寒試験	"	2,000			○	
	その他	吸水率等	2,000			○	
デザイン	工・民芸品のデザイン	形状・加飾・モデリング	1件につき	13,000		○	
	パッケージ類のデザイン	"	13,000			○	
	その他のデザイン	"	13,000			○	

○印は対応可能※

そ の 他		単 位	手数料(円)	郡 山	福 島	会津若松	いわき
試料調整	3工程以内	1試料につき	1,900	○	○	○	○
	4工程以上	"	2,900	○	○	○	○
写真の調整		1枚につき	700	○	○	○	○
成績書の副本		1通につき	500	○	○	○	○

ものづくり試作開発支援センター

設備使用料(使用単位:1時間)

加工関係

No.	機械加工機器類	使用料(円)
214	レーザー薄膜除去装置	1,710
215	電子線描画装置	1,650
216	超微細放電加工装置	250
217	ワイヤーボンダ	260

No.	材料加工機器類	使用料(円)
218	クリーンブース	830
219	超純水洗浄装置	450
220	ドライエッチング装置	380

計測関係

No.	電子機器類	使用料(円)
221	熱画像解析装置	340
222	露光機	200

使用料・手数料(平成22年1月5日付け補追版)

新規追加機器

平成22年1月5日から以下の機器を、新たにご利用いただけます。

計測関係		(使用単位:1時間)
No.	物性試験機器類	使用料(円)
223	引張圧縮試験機 (RTC-1225A)	1,020

計測関係		(使用単位:1時間)
No.	分析機器類	使用料(円)
224	ICP発光分光分析装置 (iCAP 6300 DUO View)	3,960
225	熱分析装置 (DSC) (DSC Q200)	2,300
226	熱分析装置 (TMA) (TMA Q400EN)	1,580
227	熱分析装置 (TG-DTA) (STD Q600)	1,540
228	熱分析装置 (TGA) (TGA Q500)	1,440
229	全自動分極測定装置 (HZ-1A)	850

削除機器

平成22年1月5日から以下の機器が、貸出し終了となります。

加工関係		(使用単位:1時間)
No.	材料加工機器類	使用料(円)
29	電解砥粒研磨装置(PIEP-10)	1,230

※この機器については、いわき技術支援センターにてご利用いただけます。

計測関係		(使用単位:1時間)
No.	分析機器類	使用料(円)
207	PCRシステム (Model 9600)	410

削除試験

平成22年1月5日から以下の試験をお引き受けできなくなります。

物性試験	手数料(円)
機械的特性／その他の試験／モアレ縞・スクラッチ試験等	10,000

※スクラッチ試験のみ、ハイテクプラザ(郡山)にてその他の試験として対応可能です。

繊維関係	手数料(円)
鑑別等／その他の鑑別	3,200